



△		記 事		年 月 日	訂 正 者
表面処理 TREAT.		許容差 TOL.	尺 度 SCALE	名 称 NAME	
材 質 MAT.		1 : 1	投影法 PROJECTION	ELECTROCHEMICAL SENSOR TYPE ESF	
承認 APPROVED	検 討 CHECKED	製 図 DRAWN	作成日 DATE	図 番 DWG. NO.	
武井康典	後上敦史	松坂効	2020. 9. 25	M4-4488-27-02K	
RIKEN KEIKI 理研計測株式会社			機密情報 / CONFIDENTIAL		